J-PARC-MRアップグレードのための 新しい速い取り出し用低磁場セプタム電磁石 の性能評価

芝田達伸

川口祐介、石井恒次、Kuanjun Fan、杉本拓也、松本浩 KEK、ニチコン(株)

2014年8月10日(日) 電磁石 SUOL-01

J-PARC=Japan Proton Accelerator Research Complex 2



MR内の8バンチを1周分(~5μ秒)の間にNUに送る=速い取り出し

30GeV陽子ビームの最高電力 240kW <u>目標電力750kW</u> ^{= 8バンチの全陽子数×30GeV×1.6×10^{-19(J/eV)/周期} 2013年5月 2017年までに到達 MRの高繰り返し化 (周期2.48秒→1秒)}

<u>30GeV MR 速い取り出し用電磁石</u>





今回の報告内容



性能評価

出力磁場測定の現状

低磁場セプタム電磁石(現行機)



ビーム軸方向の断面図

垂直方向からみた図

低磁場セプタム電磁石の課題





<u>磁極開口部</u> 80mm(H) × 71mm(V) = 小さい → 大きくする <u>コイル</u> = セプタムコイルの絶縁部が ホローコンダクタ 振動に弱い → 根本解決必 <u>周回軌道への漏れ磁場</u> 磁極内の~10⁻³ (~2.3G) = まだ大きい → 軽減

<u>新しい低磁場セプタム電磁石</u>

製作電磁石は2台 (現行機4台分を1台にする) 2015年夏、MRにインストール予定 特徴

- 定格出力磁場~0.3 Tesla(BL積/2台=4.35mrad)
- Eddyカレント型(渦電流誘導型) セプタムコイル無し → 根本解決 薄いセプタム板(~t7mm)
- 小さい漏れ磁場 = 10⁻³ → 10⁻⁴
- 開口部の拡大 = 80mm(H)x71mm(V) → 140mm(H) × 80mm(V)
 開口部からの漏れ磁場軽減のためエンドシールド設置
 発熱量が小さくなる。

<u>製作状況</u>

2012-2013年 先行機として1台を製作した

<u>新しい低磁場セプタム電磁石</u>

エンドシールド

磁極(積層珪素鋼板)

コイル銅板



2m

8

製作段階では 天板はなかった。

→銅製天板を追加



<u>新しい低磁場セプタム電磁石用電源</u>



■定格6.6kV×11kAのパルス出力

波形=**半サイン波**、時間幅~0.8msec、<u>F</u>lat<u>T</u>op(FT)=<u>10µsec</u>

三倍高調波を重ねる事でFTの平坦度を10⁻⁴にする

■サイリスタのスイッチタイミング調整による出力波形の微調整可

■充電電圧と出力波形の追従により再現性の精度は10-4

製作状況

2012-2013年に製作済

現在制御盤の改修中。(連続運転はできない)

性能評価-出力磁場測定-

<u>性能評価項目</u>



■磁極内磁場測定

位置依存性(水平、垂直、軸方向)

両磁極の対称性

FTの平坦度測定

■ 連続運転での磁場の再現性

<u>磁場測定セットアップ</u>



測定方法
磁気センサー=サーチコイル
フラットトップ(FT)磁場(B_{FT})の測定
$$B_{FT} = \frac{1}{NS} \int_{0}^{t_{FT}} V(t) dt$$

 $\begin{cases} t_{FT}: FTの時間\\ NS: サーチコイルの巻き数×断面積\\ V(t): サーチコイルの出力電圧波形 \end{cases}$

11

■ サーチコイル

漏れ磁場と磁極内磁場測定で2種のサーチコイルを使い分る ■ オシロスコープ(LeCroy製)と測定精度

	· 型	垂直分解能(精度)
漏れ磁場	WaveRunner6030	8bit (0.4%) = (1 ± 0.004) Gauss
磁極内磁場	HRO66Zi	12bit (0.02%) = (3000 ± 0.7) Gauss



磁場測定結果(2)

■ 周回軌道上の磁場測定 = 漏れ磁場測定 位置依存性(水平、垂直、軸方向) <u>天板シールドt5mm使用</u>



結果1: 左右側でエンドシールド外に~10Gaussの漏れ磁場有り→遮蔽必

磁場測定結果(3)

■ 周回軌道上の磁場測定 = 漏れ磁場測定 位置依存性(水平、垂直、軸方向) 天板シールドt5mm使用



結果: 0.3 Gauss(10-4)以上の箇所があり、構造もある

Ⅰ磁極内中心位置の磁場測定 出力電圧x電流=3kV×9kA 位置依存性(ビーム軸方向)と両磁極の対称性 渡り導体 天板シールド 磁極 150 4000 20 左側 口右側 白 п 0 **0** 0 个磁場 ↓磁場 3000 п 磁場(絶対値 左側 -20 Gauss □ 右側 -40 6 -60 磁場 -80 0 100 -100 0 100 200 300 400 500 600 ビーム軸上位置 [mm]

結果1:>350mmの位置で両方2950±20(=0.7%) Gauss。但し誤差大 結果2: 部分的に非対称性 = 240mm付近で最大80Gaussの差

15



<u>MR 750kW/こ向けて</u>

<u>新速い取り出し用低磁場セプタム電磁石を製作</u> 磁場測定 結果1 渡り導体で発生する磁場の遮蔽が必要 結果2 エンドシールドの外側に~10Gaussの磁場あり、 更なる遮蔽が必要 結果3 漏れ磁場に位置依存性あり、>10⁻⁴の場所もある。

- 結果4 磁極内磁場は一定になるが、測定誤差が大。
- 結果5 左右の磁極で非対称な磁場あり。



今回見つかった問題の原因理解と解決 連続運転での磁場の再現性、FT平坦度の評価